処分予定財産需要調査一覧表

事業等名：製品性能評価事業

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	ガスクロマトグラフ装置	島津製：GC-2014AFsc型・水素発生器：OPGU-2200S型・オイルスコップ レーザー・キャリアガス導管10m・FID用品 キット・ガスフィルター	1式	1,197,000	1,197,000	H22.2.26	関西センター新材料技術センター 020010	継続使用：不可 傷：無 特記事項：数年間動作未確認 09AB2180

事業等名：平成14年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
2	(イ)	送液ポンプ	(株)フホコーテック製 IP7100S324	1式	381,832	381,832	H14.8.9	関西センター化学分析実験棟021030	継続使用：不可 傷：有 特記事項：無 02AA2416

事業等名：平成16年度エネルギー使用合理化技術開発等委託費「ミニマム・エナジー・ケミストリ研究開発」他全5課題

NO.	区分	財産名	規格	数量	単価 (円) (税込)	価格 (円) (税込)	取得年月日	保管場所	備考
3	(イ)	循環恒温水槽	ユラボ社 MB-5 水槽容積 3.5-4.5L、20-100℃、 温度精度±0.02℃	1式	219,922	219,922	H16.6.11	関西センター化学分析実験棟021030	継続使用：不可 傷：有 特記事項：無 04AA1674
4	(イ)	電解質保持材料表面観察装置	レーザーテック製 VL2000	1式	10,479,000	10,479,000	H16.8.20	関西センター A-2無機化学実験棟	継続使用：不可 傷：有 特記事項：無（付属設備廃棄 予定） 04AA2990

(ア) 事務用備品

(イ) 事業用備品